# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-210609

(43) Date of publication of application: 22.08.1990

(51)Int.Cl.

G11B 5/31

(21)Application number: 01-029800

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

10.02.1989

(72)Inventor: SAKA CHIAKI

SHIIKI KAZUO

# (54) MAGNETIC HEAD

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the magnetic head capable of being stably actuated and having a small recording magnetomotive force and a large reproducing voltage by specifying the ratio of the maximum length to maximum width of a magnetic-pole magnetic film in the high-density magnetic head of an almost rectangular magnetic-pole magnetic thin film.

CONSTITUTION: The ratio of the maximum length L to maximum width W of the rectangular magnetic-pole magnetic film is controlled to 0.6–0.8 or to 1.3–1.5, and the film thickness is adjusted to  $\leq 30 \mu m$ . Consequently, a thin-film high-density magnetic head capable of being stably actuated, having a small magnetomotive force and a large reproducing voltage in recording and with the recording and reproducing characteristics enhanced is obtained.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-210609

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成2年(1990)8月22日

G 11 B 5/31

7426-5D С

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

50発明の名称 磁気ヘッド

> 20特 頭 平1-29800

願 平1(1989)2月10日 223出

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 千 @発 明 者 坂

作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 夫 明 者 個器

作所中央研究所内

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 株式会社日立製作所 ⑪出 願 人

弁理士 小川 勝男 外1名 19代 理 人

翻

1. 発明の名称 磁気ヘッド

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 磁極磁性膜にほぼ矩形の薄膜を用いた高密度 磁気記録用ヘッドにおいて、磁極磁性膜の最大 帽wと最大長さLの比L/wが、 0 . 6 ~ 0 . 8 または1.3~1.5の範囲にあることを特徴と する磁気ヘッド。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載のヘッドにおいて、 磁極磁性膜の幅が30μm以下であることを特 飲とする磁気ヘッド.
- 3. 特許請求の範囲第1項記載のヘッドにおいて、 媒体に対向するトラック幅にほぼ等しい幅を持 つ矩形の磁極先端領域を持ち、その先端領域の 帽が30μm以下であることを特徴とする磁気 ヘッド・
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本売明は、磁気記録装置における記録媒体への

書き込みおよび読み出しを行う磁気ヘッドに係り、 特に磁極磁性膜に薄膜を用いた磁気ヘッドの、磁 極形状に関するものである。

【従来の技術】

例えば垂直磁気記録用ヘッドは、特調昭53-32009号に記載のように、高遺磁率材料から なる磁性薄膜の主磁艦Sと、記録再生用巻線を有 しかつ主磁極より十分厚い磁性膜よりなる補助磁 種Hからなる。第1図の断面図に示すように、こ れら2つの磁板の間を記録媒体の磁性膜Mが主磁 極に接しながら横に移動し、記録および再生が行 われる。記録過程では、信号電流によって補助磁 極を励磁したとき、主磁係に誘導する磁荷によっ て狭くかつ強い垂直磁界を記録媒体に印加する。 また再生過程においては、記録媒体を主磁極面に 沿って移動したとき、主磁極に生じる磁荷の時間 変化によって補助磁艦の巻線に信号電圧を誘起す る。従って、主磁極の磁性膜に関しては、記録磁 界が記録媒体の磁性膜の全厚δを磁化するような 分布をもつように、主磁極膜厚γがγ>δとなる

ことが望ましいとされている。また再生感度をよくする点で、γは記録媒体上の最も知い記録波長 以下の厚さに選べばよいとされている。

#### (発明が解決しようとする課題)

この従来技術では磁極磁性膜にできる磁化の挙動についての配慮がなされておらず、磁性膜に発生する磁区構造が不均一で不安定となることがあるために、再生感度が低下し、ヘッドの動作も不安定となる問題があった。

に、磁極磁性膜内の磁区構造が安定な状態をとる 磁極形状を設計することにある。

### 【課題を解決するための手段】

上記目的は、磁極磁性膜の平面形状において、 幅Wと長さしの比し/Wを 0.6~ 0.8 または 1.3~1.5 にすることにより達成される。

#### 【作用】

磁極性膜の磁区構造は、磁気エネルギー的に 安定な状態として、第3回と第4回に模式的に示 すような遠流磁区構造をとる。第3回はL/Wが 例えば0.7、第4回はL/Wが1.4 である。図 中の点線Dは磁壁を示し、このような磁区構造は、 ビッタ法やカー効果観察装置などによって求めら れる。

L/Wがほぼ1.0のときを境にして磁区の数が移り変わり、1.0の近傍ではエネルギー的に不安定な磁区構造をとる。またL/W≥2.0としても磁区構造は不安定になる。L/Wを0.6~0.8または1.3~1.5にすることにより、安定に動作する磁区構造を形成し、再生出力もあ

がる。

## [实施例]

以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。 実施例1.

第1回は本発明の1実施例を示す垂直磁気ヘッ ドの断面図である。Sはパーマロイ等の高遺磁率 材料からなる主磁価で、Hは記録再生用巻線Cを 有する磁性膜よりなる補助磁極である。Mは記録 媒体の磁性膜、るはその厚さである。第3回に第 1 図の主磁桶Sの平面図を示す。本実施例におい ては、主磁極膜の膜厚をγ=0.3 μm, 幅W= 3 O μ m , 長さL = 2 1 μ m ( 収換比L/W = 0.7) とし、補助磁極はγ=100μm, W= 1.5 mm, L = 2 mmとした。主磁極膜の磁区 構造は点線Dで示すように、エネルギーが低い安 定な状態となっているので、再生出力は増加する。 実際に主磁極膜の縦横比L/Wを変えて記録再生 を行い、L/Wと再生出力の関係を第8図に示し た。記録媒体には膜厚3μmのCoCr垂直磁化膜 を用いた。図のようにL/W=0.7,1.4で、

再生出力がピーク値をとり、L/W=0.7のヘッドはL/W=1.0のものに比べて約20%出力が増加した。また、このときの再生波形を調べると歪が少なく、ヘッドはより安定に動作している。

## 実施例2.

第2図は他の実施例を示す薄膜磁気へッドのマーク標である。上部、下部二層の磁性薄膜である。 第3図に第2図の磁極を形成し、Cは巻線である。 第5図に第2図の磁極性膜での平面図を示示は 0.7で、先縮領域Pの幅はく=10μmである。 また、第6図は第2図の磁気へッドの磁気気 の他の実施例である。後部領域のL/Wが の・7で、先縮領域の幅くが10μmである。と のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜磁気へッドの のの破極性膜を有する薄膜破気へっぱい とのの破極性膜を有する薄膜破気へっぱい のの破極に変定な状態をとるので、再生出力が増大 し安定に動作する。

## 【発明の効果】

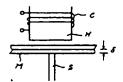
本発明によれば、磁気ヘッドが安定に動作し、 記録に要する起磁力が小さくかつ再生電圧も大き くなって、磁気記憶装置の性能を向上することが できる。

# 4. 図面の簡単な説明

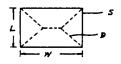
第1図は本発明の1実施例の垂直磁気記録用へッドの平面図、第2図は他の実施例を示す薄膜磁気へッドの平面図である。また、第3図,第4図,第5図,第6図は磁艦磁性膜の平面図である。第7図は磁極の幅Wと再生出力の関係を示す図で、第8図は磁極磁性膜の機械比し/Wと再生出力の関係を示す図である。

#### 符号の説明

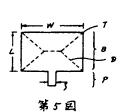
S…主磁極,H…補助磁極,M…記錄媒体,C…卷線,T…磁極磁性膜,D…磁變,B…磁極後額領域。

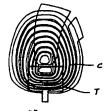




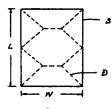


第3回

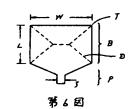




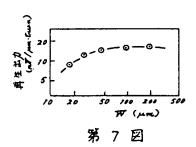
第2回

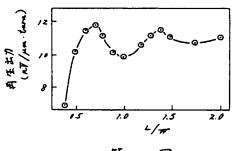


第 4 国



代理人 弁理士 小川勝男





第 8 図